

50× M Plan Apo SL VIS远场校正显微物镜 690059

GA VIS无限远校正显微物镜, 是联合光科推出光学性能更为优异的显微物镜, 有多种倍率可以选择。全部采用无限远校正和平场复消色差技术, 确保了图像在不同波长下的色彩一致性和清晰度; 同时能确保图像的边缘视场像差得到显著提高, 成像更加清晰、平整。同时还有Hr和SL版本, 可以在同等倍率的情况下, 得到更高的分辨率或者更远的工作距离, 系列可以广泛应用在教育科研, 明场工业检测。



NO.	项目	规格
1	视场数	24mm
2	焦距	4mm
3	放大倍率	50×
4	接口	M26×0.706
5	工作距离	30mm
6	数值孔径NA	0.42
7	齐焦距离	95mm
8	分辨能力	0.7μm
9	景深	1.6μm
10	镜头尺寸	Φ34×L 75mm
11	重量	285g
12	工作温度	-5°C~+45°C
13	工作波长	400-700nm

